## LIGHT SOURCE DEVICE

Klassifikation:

Veröffentlichungsnummer JP8327826 (A) Veröffentlichungsdatum: 1996-12-13

Erfinder: TOYODA MAKOTO; BABA TSUNEO; KUBOTA TSUTOMU

Anmelder: MORITETSUKUSU KK

- Internationale: G02B6/00: F21V8/00: G02B23/24: G02B23/26: G02B6/00: F21V8/00:

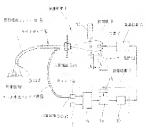
G02B23/24; G02B23/26; (IPC1-7); G02B6/00; F21V8/00; G02B23/24;

G02B23/26

- Europäische:
Anmeldenummer: JP19950133399 19950531
Prioritätsnummer(n): JP19950133399 19950531

## Zusammenfassung von JP 8327826 (A)

PURPOSE: To surely detect not only the change in the light quantity of a light source but also the change in a light distribution pattern caused by the drift of the optical axis of the light source and the change in the quantity of illumination light caused by the clouding of a concave mirror in the case of fixedly maintaining the quantity of the illumination light based on output from a photosensor while monitoring light radiated from the light source by the photosensor. CONSTITUTION: A two-branched bundle fiber obtained by branching an optical fiber bundle for minitoring 8 constituted by bundling a necessary number of optical fibers 4a out of optical fibers 4 opened to the incident end face 5in of a light guide 5 guiding the illumination light to an object is used as the light guide 5. The respective optical fibers 4a of the optical fiber bundle 8 are uniformly dispersed and arranged by one or by plural fibers on the incident end face 5in of the light guide 5, and the emitting end face 8out of the optical fiber bundle 8 is disposed in opposite to the photosensor 6.



Daten sind von der esp@cenet Datenbank verfügbar --- Worldwide

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公別番号

特開平8-327826 (43)公開日 平成8年(1996)12月13日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	ΡI			技術表示箇所
G 0 2 B	6/00	331		G 0 2 B	6/00	3 3 1	
F 2 1 V	8/00			F 2 1 V	8/00	В	
G 0 2 B	23/24			G 0 2 B	23/24	В	
	23/26				23/26	В	

## 審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 6 頁)

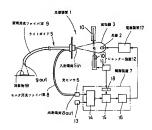
(21)出顧番号	特膜平7-133399	(71)出職人 000138200			
		株式会社モリテックス			
(22)出顧日	平成7年(1995)5月31日	東京都渋谷区神宮前3丁目1番14号			
		(72)発明者 豊 田 誠			
		埼玉県浦和市白幡四丁目19番1号 株式会			
		社モリテックス浦和事業所内			
		(72)発明者 屬 場 常 夫			
		埼玉県比企郡玉川村大字玉川4767 株式会			
		社モリテックス玉川事業所内			
		(72)発明者 窪 田 勉			
		東京都渋谷区神宮的三丁目1番14号 株式			
		会社モリテックス内			
		(74)代理人 弁理士 澤野 勝文 (外1名)			

## (54) 【発明の名称】 光源装置

#### (57)【要約】

目的り 光源から照射される光を光センサでモニタしながら、その光センサの出力に基づいて照明光の光量を 定に維持しようとする場合に、光線波量の変化だけで なく、光線の光軸ズレに起因する配光パターンの変化 や、四面線の曇りによる照明光量変化を確実に検知でき もようにする。

【構成】 原門光を対象物に減くライトガイド(5)として、その入射端面(5)的、に閉口している光ファイバ(4)の方所要未数の光ファイバ(4a)を束れて成るモニタ用光ファイバ末(8)を分岐させた二分岐バンドルファイバを用い、当該モニタ用光ファイバ東(8)を分岐とサルファイバを用い、当該モニタ用光ファイバ東(8)を光ブイバ(4a)は、1本ボッフは複数本ボッフライトガイド(5)の入射端面(5)的、に偏りなく分散して配置されると共に、モニタ用光ファイバ東(8)の出射端面(6のt)を光とシャ(6)と対向して配置した。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項 1 光源 (2) から照射された光が、凹画鏡 (3) で集光されて多数の光ファイバ(4) を東ねたラ イトガイド(5) の一端側から入射され、その陰陽側か ら対象的(W) に原明光として照射されると共に、前記 米源(2) から照射されるとき光・センサ(6) でモニタ しながら、その光・センサ(6) の出力に基づいて照明光 の光重を一定に維持する刺脚装置(7) とを備えた光源 装置において、

前記ライトガイド (5)は、その入射端面(5in) に開口 している光ファイバ(4)のうち所要本数の光ファイバ (4a) を束ねて成るモニタ用光ファイバ束(8)を分岐 させた二分岐バンドルファイバが用いられ、当該モニタ 用光ファイバ東(8)の各光ファイバ(4a)は、1本ず つ又は複数本ずつライトガイド(5)の入射端面(5in) に偏りなく分散して配置されると共に、モニタ用光ファ イバ東 (8) の出射端面 (8out) が前記光センサ (6) に対向して配設されていることを特徴とする光源装置。 【請求項2】 光源(2)から照射された光が、凹面鏡 (3)で集光されて多数の光ファイバ(4)を束ねたラ イトガイド(22)の一端側から入射され、その他端側か ら対象物 (W) に照明光として照射されると共に、前記 光源(2)から照射される光を光センサ(6)でモニタ しながら、その光センサ(6)の出力に基づいて照明光 の光量を一定に維持する制御装置(7)とを備えた光源 装置において、

前記ライトガイド (22) の入射増順 (22in) の斜め前方 に、光源 (2.) から照射されて前記入射増順 (22in)で 反射された光を前記光センサ (6.) に薄くモン引ナン マイバ東 (21) が、その入射増順 (21in, 22in) 同士を 対向させて設けられていることを特徴しする光潔衰竭。 道能求引う 3 軸記ライトガイド (5.22) の入見増緬(6 in, 22in) と光源 (2.2) の間に、当該光源 (2.2) から照 射される光を所定のタイミングで遮断するシャッター装 第 (2.2) が高空さり

前記劇解談選 (7) では、前記シャッター装置 (12) を 開門するタイミング信号に開房させて、シャッター装置 (12) が開いているときに光モンサ(ら)の出力飛号に 応じて光量制御を行い、当該シャッター装置 (12) が閉じる直前の光 量を維持する前求項 1 又は2 記載の光源装置、

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、生物、鉱物、工作物の 観察や製品検査等の画像処理に用いられるCCDカメラ 等の照明装置として用いられる光源装置に関する。

【0002】例えば、CCDカメラを用いて製品検査を 行う場合、カメラから入力された画像を解析し、輝度変 化等に基づいて製品の良・不良を検知するようにしてい る。しかし、光源装置の電源電圧が変動したり、電球が 経時的に劣化したりして、被検体となる製品に照射され る照明光の光量が変化すると、その照射光に基づく輝度 変化が、そのまま被検体の製品品質の良否判断に影響 し、良品でも不良品と判断されたり、逆に不良品が良品 と判断されたりするおそれがある。

【0003】そこで、従来は、照明光の光量を一定に維 持するために、電球等の光端のた照射される光をセンナ サでモニタしながら、その光センサの出力に基づいて 深の光量が一定になるように電源電圧を制御するように しており、この時合に高興度電域に直座しり間底に完散 される光の光量が多いので、電球の側面にモニク用光フ イバを対向させている(実際平5-17-391号公 報、物間配51-52683号公報、将開曜60-10 590号公報、将開昭61-235829号公報参 駅)。

【0004】団らはこのような従来の光線蒸散を示すもので、電球(光滴)31から照射された光が凹面焼る2 で焦光されて、多数の光ファイバを取れたライトガイド33の一端側34 aから入射され、その他準制34 bから対象物や原列状として照射されるように成されていまるとませ、電球31から照射されるがを光センツ35に導くモニク用光ファイバ36は、その入射端面が電球31の側面に対向するように凹面焼32を増進して設けるとまな、その出り端間が大とンツ35に対向して配設されており、光センツ35には、その出力信号に基づいて光度を一定に維持するように電源機27の電源電圧を制御する制料整備35分域検されている。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この場 合において、モニタ用光ファイバ36は、ライトガイド 33に入射する光を直接モニタしているわけではなく、 電球31の側面から発散される光の一部をモニタしてい るだけなので、例えば、電球31を交換したときに発散 される光の配光パターンが変化すると、測定誤差を生じ るという問題があった。また、電球31の側面から発散 された光を凹面鏡32で反射させる前にモニタしている ので、モニタしている光強度が変化しなくても、例えば 凹面鏡32が曇ったり光軸がずれたりして照明光の光量 が低下したときに、これを検知することができない。そ こで、本発明は、照明光としてライトガイドに直接照射 される光をモニタして、光源の光量の変化だけでなく、 凹面鏡の曇等に起因する照明光量の変化も確実に検知す ることにより、照明光の光量を一定に維持できるように することを技術的課題としている。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】この課題を解決するため に、請求項1の発明は、光源から照射された光が、凹面 銭で集光されて多数の光ファイパを束ねたライトガイド の一端側から入射され、その他端側から対象物に照明光 として照射されると共に、前記光源から照射される光を 米センサでモニタしながら、その光モンサの出力に基づいて国明光の光量を一定に維持する前等装置とを備えた 光震装置において、前記ライトガイドは、その入射端面 に関口している光ファイバのうち所要未数の光ファイバ を束むて成るモンタ用光ファイバのうち所要未数の光ファイバ がバンドルファイバが用いられ、当該モニタ用光ファイバ 来の各光ファイバは、1本サンスは接敷本サラライトガ イドの入射端面に備りなく分散して配置されると共に、 モニタ用光ファイバ来の出情報面が前記光センザに対向 して配登されていることを複数とする。

【0007】また、請求項2の発明は、請求項1と同様 の課題を解決するもので、前記ライトガイドの入射端面 の製約前だ、光源から原料されて輸品入射端面で反射 された光を前記光センサに導くモニタ用光ファイバ束 が、その入射端面同士を対向させて設けられていること を特徴とする。

【0008】さらに、請求項3の発明は、請求項1及び2の光源談面において、前記ライトガイドの入財協面と 20光源談面において、前記ライトガイドの入財協面と 当波次回版で、当波次回からでは、前記が研究として、当波が可能がある。 シャッター装置が配設され、前記制御装 同期させて、シャッター装置が削しているとされ、土がり出力信号に応じて光重制御を行い、当該シャッター装置が削じているときはシャッター装置が削じる直前の光量を維持するようにしている。

#### [0009]

【作用】請求項 1の発明によれば、原明光を導くライト がイドとして、入射端面に開口している光ファイバのう ち所要本数の光ファイバをモニタ用光ファイバ後として 分岐させた二分岐がンドルファイバを用いているので、 当該モニタ用光ファイバ味には照明光として配射される 光がそのまま入射され、したがって、モニタ用光ファイ バから別射される光の光量変化は、原明光の光量変化を 正確に反映する。しかも、モニタ用光ファイバ線の名光 フェイバは、1キャン又は複数本がつライトがイドの入 射端面に偏りなく分散して配置されているので、入射端 画に照けされる駅の光光を流ればいるので、入射端 画に照けされる駅の光光が底に起して配光パタ ーンが変化して高速度洗光が多めた少ない。

【0010】また、請求別2の発明に入れば、光瀬から 照替されてライトガイドの入射端面で反射された光をモ ニタ用光ファイバ東でモニタするようになされているの で、この場合も、モニタ用光ファイバ東から出射される 光の光量変化は、照明光の光量変化を正確に反映する。 【0011】さらに、請求明 3の発明によれば、ライト ガイドの入射端面と光源の間に、光瀬から照射される光 を所定のタイミングで遮断するシャッター装置が優別さ たている場合に、前記シャッター装置が開いていると きのみ光置を制御するようにとされているので、シャッ ター装置が開じて光が遮断されたときに、光量が低下し シーター装置が開じて光が遮断されたときに、光量が低下し たと判断されることがない。

## [0012]

【実施例1】以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて具体的に説明する。図1は本発明に係る光源装置を示すフローシート、図2はライトガイドの入射端面を示す概念図である。

[0013] I砂中1は、白熱打、放電池、ハロゲンラン ア、キセノンランブ等の光端2から照射された光を、そ の背面側に配送された凹面膜2で集光した後、多数の光 ファイバるを束れたライトガイド5で書き、対象物句に 駅射させるようなされた光線表置であって、前記光端2 から照射される光を光センヴ6でモニタしながら、その 光センサ6の出力信号に基づいて照明状の光量を一定に 維持なる解析器で12を音となった。

【0014】ライトガイドラは、ス増端面51nに開口人 ない込光ファイバネのうち、防撃本数の光ファイバネ を兼れて成るモニタ用光ファイバ束8と、それ以外の大 多数の光ファイバイも1を実址で成る原門用光ファイバ疾 りと凸旁岐人で一角ケボーが大い下したれ、凹 面縁3の焦点又はその近時にその入界増加51nが位置す るように配設されると共に、モニタ用光ッイが深8の 出樹油面8のは1が光センヴらに対向して配設され、照明 用光ファイバ束のの出樹増面9のはが対象物Wに対向し て冒雲されている

【0015]モンタ用光ファイバ喰の各光ファイバ4 本は、例えば四2に示すようにライトガイド5の人が 面51nを略均等に分割した13個の本区面(図2:一点 類様図形)ごとに1本ずつ又は複数本する例となった。 して配置され、ライトガイド5の人財機両51nに入射さ れる光の起光パターンが変化してしてれを平均化し、釈 明光全像が光量を化を正確に検知さるようになこれで いる。また、ライトガイド5の入財物面51n比光源2と の間には、光線2から照射される光を形定のタイミング で趣所するためのシャッター数10 とこれを開刊する開 財装置11とから成るシャッター装置12が高設されて いる。

【0016】刺酵装置7は、本何では、前記光センサ6 及び目断定量設定第13から入力される信号を比較する 比較費14と、その差分をカウントして電源電圧制即信 号を2億データとして出力するアップゲウンカウンタ1 ラと、アップダウンカウンタ15から出力された2億デ ータをアナログ信号に変換するD/A変換器16とから なり、当該D/A変換器16が光源2の電源装置17に 接続されているである。

【0017】また、前記アッアゲウンカウンタ15の入 力側にはクロックパルス発展318が接続され、このク ロックパルス発展318はシャッター開門装置11から 出力されるタイミング信号によりシャッター板10が開 いているときのみアッアダウンカウンタ15の計数用ク ロックパルスを批力するように成されている。したがっ て、シャッター板10が閉じているときは、光センサ6 から入力される光量が著しく低下するが、クロックパル ス発振器18からクロックパルスが出力されないので、 アップダウンカウンタ15が動作せず、光量不足と判断 されることがない。

[0018] 比上が本発明の一構成的であって、次にその作用について説明する。まず、目標光量設定器 13で 例似にばがリュームやテンキーを提作し、所望の分量を設定する。そして、スイッチ (図示せず)をオンすると光源2か点灯され、光源2から発散された光は回頭3で、反射されて条大も、その様点の強に配置されたライトガイド5の入射増面51㎡、照射され、そのほとんどが原明用光ファイバ東9に導かれて対象物Wに照射され。

[0019]一方、入州畑南 5 inに原則された光つ一部 は、モュヲ用光フィイ派まに導かれて光センサらに照 射されるが、モニタ用光フィイバ末8の各光フィイバネ はライトガイド5の入海州面5 inに分散して配置され ていることから、光センゆでが出された光の強度かれた だけでなく、入射/畑面5 inに照射された光の強度が布が 均一でなく所定の能光パターンが形成されて、光源2 となる環境を受験することによりその配光パターンが変 動しても、照明光の光量を正確に検知することができ 動しても、照明光の光量を正確に検知することができ 動しても、照明光の光量を正確に検知することができ

【0020】そして、光センサ6で検出された光量と 目標光量設定器13に設定された日保差が、制御英温 の近機器14で比較され、差がある場合には、アップ グウンカウンタ15でその差ががカウントされ、光量差 に応じた電源電圧制御信号が2値データとして出力さ れ、その2億データがD/A変換器16によりアナログ 信号に突換されて電源装置17に出力される。次いで、 制候装置アから出力されて電源装置17に出力を18 減支置17から出力されて電源電圧削削器号により電源 装置17から出力されて電源電圧が構成され、光センサ 6で検討された光量が、目形光量と等しくなるようにフ マードバック制御される。

【0021】なお、このとき、シャッター装置12のシャッター版10が閉じていると、クロックバルス発展第 18からクロックバルスが出力されないので、アップダ ウンカウンタ15が動作せず、したがって、光潔フに供 終されている電源を圧しばそのまま維持されることにな る。そして、シャッター版10が開くと、再び制御が再 開されて、光センサ6で検出された光星に応じて電源電 圧が創御がれる。

## [0022]

【実施例2】図3は本発明に係る他の光潔装置の要都を 示すフローシートである。なお、図1及び図2と共通す る部分は同一符号を付して詳細説明は省略する。本例で は、モニタ用光ファイバ束21が、光源2からライトガ イド22の照射法れる光を遮断しないように、ライトガ イド22の入射端面22mの斜め前方に対向して設けら れると共に、その入射端面21m。221m目十分対向し て設けられ、光源2からライトガイド22の入射端面2 2mに照射された光のうちり当点入射端面22mで反射し た光を当該モニク用光ファイバ末21で光センサ6に導 くように成されている。

【0023】ライトガイド22の入射端面22inから反 射される光の光量は、入射端面22inに照射される光の 強度分布の変動に関係なく、図4に示すようになった。 すなわち、図4のグラフは、縦軸が光量,横軸が電源電 圧であって、L1 はライトガイト22の出射端面22ou t から出力された光の強度 (光量)を示し、L2 は直径 50 µmのガラス製光ファイバを束ねたモニタ用光ファ イバ東21を用いたときのライトガイド22の入射端面 22inにおける反射光強度(光量)を示し、L。は直径 1mmのプラスチック製光ファイバを束ねたモニタ用光 ファイバ東21を用いたときのライトガイド22の入射 端面22inにおける反射光強度(光量)を示す。いずれ の場合も、反射光の光量は、ライトガイド22の出射端 面22out から照射される照明光の光量と概ね比例する ことが実験的に確かめられたので、反射光の光量を検出 することにより、照明光の光量を正確に検出できる。そ して、前記実施例1と同様に、光センサ6で検出された 光量と、目標光量設定器13で設定された目標光量とが 等しくなるようにフィードバック制御される。 [0024]

【発明の効果】以上述べたように、請求項1の発明によれば、ライトガイドとして期刊用光フィイバンドンドとファインをモン月 光フィイバの対象された二角線プレドドカフィイでを用いており、照明光としてライトガイドの入財領面に照射された光の一部がモン月用光ファイバ東の各光ファイバは、ライトガイドの入財が面に採用される光の強度分布が場一でなく所定の促光パターンが形成されている場合であってた。、たれを平均化して検出することができるので、光線に反対する場合だけでなく、回面減少差等には因対する場合だけでなく、回面減少差等には固対する場合だけでなく、回面減少差等には固対する思くができるという大変者れた効果を化き正確に検知することができるという大変者れた効果を有きる。

【0025】また、請求項2の発明によれば、照明法と 七つライトガイドの入射端面に開きされた光の反射表を モニタ用光ファイバ東で光センサに導くように成され、 その反射光の光量はライトガイドの沿岸端面から原射さ も、前郊同様に実明光全体の光量変化を正確に検知する とかできる。さた、請求項の利用によれば、 とライトガイドの入射端面の間に配設されたシャッター 装置により光路が遮断された場合は、光量を制御しない ので、シャッターの側間に作り流動やを払いましたかな ので、シャッターの側間に作り流動をと続いましたか いという効果も有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る光源装置を示すフローシート。

【図2】ライトガイドの入射端面を示す概念図。

【図3】 本発明に係る他の光源装置の要部を示すフロー シート。

【図4】ライトガイドからの出射光と入射端面における

反射光の光強度の関係を示すグラフ。

【図5】従来の光源装置を示すフローシート。

【符号の説明】 1 · · · 光源装置

2・・・光源 3 · · · 凹面鏡

4・・・光ファイバ

5・・・ライトガイド W···対象物

5 in··入射端面

6・・・光センサ 7・・・制御装置

8 · · · モニタ用光ファイバ東

8 out ・モニタ用光ファイバ束の出射端面

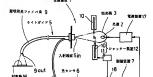
9・・・照明用光ファイバ

12・・・シャッター装置

17・・・電源装置

21・・・モニタ用光ファイバ東 21 in·・モニタ用光ファイバ束の入射端面

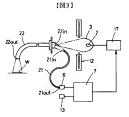
22・・・ライトガイド 22in·・ライトガイドの入射端面

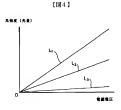


[図1]



[図2]





【図5】

